

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2019年12月19日(19.12.2019)



(10) 国際公開番号

WO 2019/239588 A1

(51) 国際特許分類:
G01N 15/06 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2018/022967

(22) 国際出願日: 2018年6月15日(15.06.2018)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 日本碍子株式会社(NGK INSULATORS, LTD.) [JP/JP]; 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 Aichi (JP).

(72) 発明者: 奥村 英正 (OKUMURA, Hidemasa); 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP).

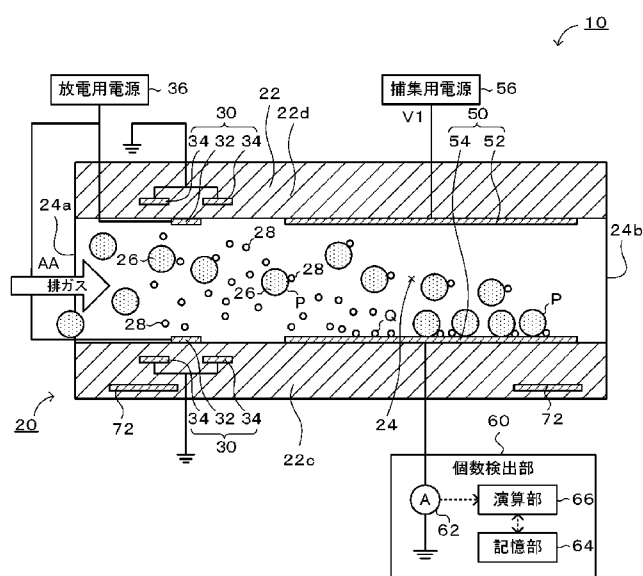
水野 和幸(MIZUNO, Kazuyuki); 〒4678530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人アイテック国際特許事務所 (ITEC INTERNATIONAL PATENT FIRM); 〒4600003 愛知県名古屋市中区錦二丁目16番26号SC伏見ビル Aichi (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: FINE PARTICLE NUMBER DETECTOR

(54) 発明の名称: 微粒子数検出器



36 Power supply for discharging electricity
56 Power supply for collecting
60 Number detecting part
66 Calculating part
64 Storage part
AA Exhaust gas

(57) Abstract: A fine particle number detector comprises a case, a charge generating part, a collecting electrode part, a storage part, and a number detecting part. The case has a ventilation passage. The charge generating part imparts a charge, which is generated by discharging electricity, to fine particles which are in a gas introduced into the ventilation passage, and makes the fine particles into charged fine particles. The collecting electrode part is provided farther downstream a flow of the gas than the charge generating part, and collects the charged fine particles and excess charge which was not

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）

imparted to the fine particles. The storage part stores a correspondence relationship between a number concentration of the fine particles in the gas, which was found in advance, and a current which flows in the collecting electrode. The number detecting part finds the number of fine particles which are included in the gas on the basis of the correspondence relationship which is stored in the storage unit and the current which actually flows in the collecting electrode.

(57) 要約：微粒子数検出器は、筐体と、電荷発生部と、捕集電極部と、記憶部と、個数検出部とを備える。筐体は、通気路を有している。電荷発生部は、通気路に導入されたガス中の微粒子に放電によって発生させた電荷を付加して帯電微粒子にする。捕集電極は、電荷発生部よりもガスの流れの下流側に設けられ、帯電微粒子と微粒子に付加しなかった余剰電荷とを捕集する。記憶部は、予め求めたガス中の微粒子数濃度と捕集電極を流れる電流との対応関係を記憶する。個数検出部は、記憶部に記憶された対応関係と実際に捕集電極を流れる電流とに基づいてガスに含まれる微粒子の数を求める。

明 細 書

発明の名称：微粒子数検出器

技術分野

[0001] 本発明は、微粒子数検出器に関する。

背景技術

[0002] 微粒子数検出器としては、電荷発生素子でコロナ放電によりイオンを発生させ、そのイオンによりガス中の微粒子を帯電させて帯電微粒子とし、その帯電微粒子を測定電極で捕集し、捕集された帯電微粒子の電荷の量に基づいて微粒子の個数を測定するものが知られている。例えば、特許文献1では、 $q = \int I dt$ に基づき、測定電極に流れる電流を時間で積分して蓄積電荷量を求め、その蓄積電荷量を素電荷で除算することで、その時間にわたって測定電極に付着した微粒子数を求めている。すなわち、測定電極に帯電微粒子のみを捕集することを前提としている。そのため、特許文献1では、電荷発生素子と測定電極との間に除去電極を設け、微粒子に帯電しなかった電荷（余剰電荷）を除去電極で捕集することにより、微粒子数の検出精度を向上することも提案されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：国際公開第2015／146456号パンフレット

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] しかしながら、除去電極で余剰電荷のみを捕集し測定電極で帯電微粒子のみを捕集することは、理論的には可能ではあるが、実現するのは容易ではなかった。そのため、ガス中の微粒子数を測定する新たな技術が待望されていた。

[0005] 本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、従来に比べて容易にガス中の微粒子数を測定することを主目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明は、上述した主目的を達成するために以下の手段を採った。

[0007] 本発明の微粒子数検出器は、

通気路を有する筐体と、

前記通気路に導入されたガス中の微粒子に放電によって発生させた電荷を付加して帯電微粒子にする電荷発生部と、

前記電荷発生部よりも前記ガスの流れの下流側に設けられ、前記帯電微粒子と前記微粒子に付加しなかった余剰電荷とを捕集する捕集電極と、

予め求めた前記ガス中の微粒子数濃度と前記捕集電極を流れる電流との対応関係を記憶する記憶部と、

前記対応関係と実際に前記捕集電極を流れる電流とに基づいて前記ガスに含まれる微粒子の数を求める個数検出部と、

を備えたものである。

[0008] この微粒子数検出器では、帯電微粒子と微粒子に付加しなかった余剰電荷とを捕集電極で捕集し、予め求めたガス中の微粒子数濃度と捕集電極を流れる電流との対応関係と実際に捕集電極を流れる電流とに基づいてガスに含まれる微粒子の数を求める。捕集電極は、帯電微粒子のみを捕集する必要はなく、帯電微粒子と余剰電荷の両方を捕集する。したがって、従来に比べて容易にガス中の微粒子数を測定することができる。このような方法でガス中の微粒子の数を求めることができるようになったのは、本発明者らが、ガス中の微粒子数濃度と、帯電微粒子及び余剰電荷の両方を捕集電極に捕集したときの捕集電極に流れる電流との間に、対応関係があることを見いだしたからである。

[0009] なお、本明細書において、「電荷」とは、正電荷や負電荷のほかイオンを含むものとする。

[0010] 本発明の微粒子数検出器において、前記対応関係は、前記ガスの微粒子数濃度を x (個/cc)、前記捕集電極を流れる電流を y (pA) としたときに $y = ax + b$ (a , b は定数、 $a > 0$, $b > 0$) で表されるものとしても

よい。このような式は、例えば、微粒子数濃度が既知のガスと捕集電極を流れる電流との関係から最小 2 乗法により求めることができる。

[0011] 本発明の微粒子数検出器において、前記捕集電極は、電界によって前記帯電微粒子と前記余剰電荷とを捕集してもよい。こうすれば、帯電微粒子と余剰電荷の両方を効率よく捕集電極に捕集することができる。

[0012] 本発明の微粒子数検出器において、前記電荷発生部は、放電電極と、誘導電極と、前記放電電極と前記誘導電極とによって挟まれた誘電体層とを備えていてもよい。このような電荷発生部を採用すれば、ガス中の微粒子数濃度と捕集電極を流れる電流との間に良好な対応関係が生じる。この場合、前記放電電極には、放電電圧として正弦波電圧を印加することが好ましい。正弦波電圧はパルス電圧に比べてノイズが発生しにくいからである。

図面の簡単な説明

[0013] [図1]微粒子数検出器 10 の説明図。

[図2]微粒子検出素子 20 の斜視図。

[図3]図 2 の A - A 断面図。

[図4]図 2 の B - B 断面図。

[図5]微粒子検出素子 20 の分解斜視図。

[図6]正弦波電圧の一例を示す説明図。

[図7]ガス中の微粒子数濃度と捕集電極 54 を流れる電流との対応関係の一例を示すグラフ。

[図8]実験装置 80 の概略構成図。

発明を実施するための形態

[0014] 次に、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。図 1 は本発明の一実施形態である微粒子数検出器 10 の説明図、図 2 は微粒子検出素子 20 の斜視図、図 3 は図 2 の A - A 断面図、図 4 は図 2 の B - B 断面図、図 5 は微粒子検出素子 20 の分解斜視図である。なお、本実施形態において、上下方向、左右方向及び前後方向は、図 1 ～図 2 に示した通りとする。

[0015] 微粒子数検出器 10 は、図 1 に示すように、エンジンの排気管 12 を流れ

る排ガスに含まれる微粒子 26（図 5 参照）の数を検出するものである。この微粒子数検出器 10 は、微粒子検出素子 20 と、各種電源 36, 56 や個数検出部 60 を含む付属ユニット 70 とを備えている。

[0016] 微粒子検出素子 20 は、図 1 に示すように、円柱状の支持体 14 に差し込まれた状態で、排気管 12 に固定されたリング状の台座 16 に取り付けられている。微粒子検出素子 20 は、保護カバー 18 によって保護されている。保護カバー 18 には図示しない穴が設けられており、この穴を介して排気管 12 を流通する排ガスが微粒子検出素子 20 の下端に設けられた通気路 24 を通過する。微粒子検出素子 20 は、図 4 に示すように、筐体 22 に、電荷発生部 30 と、捕集部 50 と、ヒータ電極 72 とを備えたものである。

[0017] 筐体 22 は、図 1 に示すように、排気管 12 の軸方向と交差する方向（ここでは略直交する方向）に長い直方体である。筐体 22 は絶縁体であり、例えばアルミナなどのセラミックス製である。筐体 22 の下端 22a は排気管 12 の内部に配置され、上端 22b は排気管 12 の外部に配置される。筐体 22 の下端 22a には、通気路 24 が設けられている。筐体 22 の上端 22b には、各種端子が設けられている。

[0018] 通気路 24 の軸方向は、排気管 12 の軸方向と一致している。通気路 24 は、図 2 に示すように、筐体 22 の前方の面に設けられた矩形のガス導入口 24a から、筐体 22 の後方の面に設けられた矩形のガス排出口 24b まで連なる直方体形状の空間である。筐体 22 は、通気路 24 を構成する左右一対の壁 22c, 22d を備えている（図 2 参照）。

[0019] 電荷発生部 30 は、通気路 24 内のガス導入口 24a の近くに電荷が発生するように、左右一対の壁 22c, 22d のそれぞれに設けられている。以下には説明の便宜上、壁 22c に設けられた電荷発生部 30 について説明するが、壁 22d に設けられた電荷発生部 30 もこれと同様である。電荷発生部 30 は、放電電極 32 と 2 つの誘導電極 34, 34 とを有している。放電電極 32 は、壁 22c の内面に沿って設けられ、図 3 に示すように、矩形の周囲に複数の微細突起を有している。2 つの誘導電極 34, 34 は、矩形電

極であり、壁 2 2 c に間隔をあけて放電電極 3 2 と平行となるように埋設されている。電荷発生部 3 0 では、放電電極 3 2 と 2 つの誘導電極 3 4, 3 4 との間に放電用電源 3 6 (付属ユニット 7 0 の 1 つ) の高周波高電圧として正弦波電圧が印加されることで、両電極間の電位差による気中放電が発生する。このとき、筐体 2 2 のうち放電電極 3 2 と誘導電極 3 4, 3 4 との間の部分が誘電体層の役割を果たす。この気中放電によって、放電電極 3 2 の周囲に存在するガスがイオン化されて正の電荷 2 8 が発生する。誘導電極 3 4, 3 4 は、ここではグラウンドに接続されている。正弦波電圧の一例を図 6 に示す。図 6 では、ゼロボルトを点線ではなく実線 (正弦波の真ん中のライン (1 点鎖線) よりも下側の線) としている。そのため、正のピーク電圧の絶対値の方が負のピーク電圧の絶対値よりも大きい。正電圧によって発生した電荷の一部は電極上に堆積するが、その堆積電荷が残っていると次の放電時に電荷が発生しにくくなる。図 6 の正弦波電圧を用いると、堆積電荷は負電圧の期間で消失する。そのため、電荷を継続的に効率よく発生させることができる。

[0020] 図 4 に示すように、ガスに含まれる微粒子 2 6 は、ガス導入口 2 4 a から通気路 2 4 内に入り、電荷発生部 3 0 を通過する際に電荷発生部 3 0 の気中放電によって発生した電荷 2 8 が付加されて帯電微粒子 P となったあと後方に移動する。また、発生した電荷 2 8 のうち微粒子 2 6 に付加されなかったものは、余剰電荷 Q としてそのまま後方に移動する。

[0021] 捕集部 5 0 は、通気路 2 4 のうち電荷発生部 3 0 よりも下流に設けられている。捕集部 5 0 は、帯電微粒子 P や余剰電荷 Q を捕集するものであり、電界発生電極 5 2 と捕集電極 5 4 とを有している。電界発生電極 5 2 は、右側の壁 2 2 d の内面に沿って設けられ、通気路 2 4 内に露出している。捕集電極 5 4 は、左側の壁 2 2 c の内面に沿って設けられ、通気路 2 4 内に露出している。電界発生電極 5 2 と捕集電極 5 4 とは互いに向かい合う位置に配設されている。電界発生電極 5 2 は、電圧 V 1 (正電位) が捕集用電源 5 6 (付属ユニット 7 0 の 1 つ) によって印加される電極である。捕集電極 5 4 は

、電流計 62 を介してグラウンドに接続された電極である。これにより、捕集部 50 の電界発生電極 52 と捕集電極 54 との間には比較的強い電界が発生する。したがって、通気路 24 を流れる帯電微粒子 P や余剰電荷 Q は、この電界によって捕集電極 54 に引き寄せられて捕集される。

[0022] なお、捕集部 50 の各電極 52, 54 のサイズ、両電極 52, 54 の間に発生させる電界の強さは、帯電微粒子 P や余剰電荷 Q の両方が捕集電極 54 に捕集されるように設定される。

[0023] 個数検出部 60 は、付属ユニット 70 の 1 つであり、電流計 62 と記憶部 64 と演算部 66 とを備えている。電流計 62 は、一方の端子が捕集電極 54 に接続され、もう一方の端子がグラウンドに接続されている。この電流計 62 は、捕集電極 54 に捕集された帯電微粒子 P の電荷 28 及び余剰電荷 Q の両方に基づく電流を測定する。記憶部 64 は、予め求めたガス中の微粒子数濃度と捕集電極 54 を流れる電流との対応関係を記憶している。演算部 66 は、記憶部 64 に記憶された対応関係と実際に電流計 62 で測定された電流とに基づいて、粒子数濃度を求める。

[0024] ヒータ電極 72 は、筐体 22 に埋設されている。ヒータ電極 72 は、ジグザグに引き回された帯状の発熱体（図 5 参照）である。ヒータ電極 72 は、図示しない給電装置に接続され、その給電装置によって通電されると発熱する。ヒータ電極 72 は、筐体 22 や捕集電極 54 などの各電極を加熱する。

[0025] 次に、微粒子検出素子 20 の構成について、図 5 の分解斜視図を用いて更に説明する。微粒子検出素子 20 は、7 枚のシート S1～S7 で構成されている。各シート S1～S7 は、筐体 22 と同じ材料で形成されている。説明の便宜上、左から右に向かって第 1 シート S1、第 2 シート S2、…と称し、各シート S1～S7 における右側の面を表面、左側の面を裏面と称する。各シート S1～S7 の厚みは適宜設定すればよく、例えばすべて同じであってもよいし、それぞれ異なってもよい。

[0026] 第 1 シート S1 の表面には、ヒータ電極 72 が設けられている。ヒータ電極 72 の一端及び他端は、第 1 シート S1 の表面の上方に配置されており、

第1シートS1のスルーホールを介して第1シートS1の裏面の上方に設けられたヒータ電極端子75, 75にそれぞれ接続されている。

[0027] 第2シートS2の表面には、誘導電極34, 34が設けられている。誘導電極34, 34は1本の配線34aにまとめられている。その配線34aの端部は、第2シートS2の表面の上方に配置されており、第2シートS2及び第1シートS1のスルーホールを介して第1シートS1の裏面の上方に設けられた誘導電極端子35に接続されている。第2シートS2の表面には、捕集電極54の配線54aが上下方向に沿って設けられている。配線54aの上端は、第2シートS2及び第1シートS1のスルーホールを介して第1シートS1の裏面の上方に設けられた捕集電極端子55にそれぞれ接続されている。

[0028] 第3シートS3の表面には、放電電極32及び捕集電極54が設けられている。捕集電極54は、第3シートS3のスルーホールを介して第2シートS2の配線54aに接続され、更にこの配線54aを介して捕集電極端子55に接続されている。

[0029] 第4シートS4の下端側には、通気路24すなわち直方体形状の空間が設けられている。

[0030] 第5シートS5の裏面には、放電電極32及び電界発生電極52が設けられている。

[0031] 第6シートS6の裏面には、誘導電極34, 34が設けられている。誘導電極34, 34は1本の配線34aにまとめられている。その配線34aの端部は、第6シートS6の裏面の上方に配置されており、第3～第6シートS3～S6のスルーホールを介して第2シートS2の誘導電極34の配線34aに接続されている。そのため、第6シートS6に設けられた誘導電極34, 34も、第1シートS1の裏面の上方に設けられた誘導電極端子35に接続されている。

[0032] 第7シートS7の裏面には、放電電極32の配線32aと電界発生電極52の配線52aとが上下方向に沿ってそれぞれ設けられている。配線32a

の下端は、第4～第6シートS4～S6のスルーホールを介して第3及び第5シートS3，S5にそれぞれ設けられた放電電極32に接続されている。配線52aの下端は、第5及び第6シートS5，S6のスルーホールを介して第5シートS5の裏面に設けられた電界発生電極52に接続されている。各配線32a，52aの上端は、第7シートS7のスルーホールを介して第7シートS7の表面の上方に設けられた放電電極端子33及び電界発生電極端子53にそれぞれ接続されている。

[0033] ここで、ガス中の微粒子数濃度と捕集電極54を流れる電流との対応関係の一例を図7に示す。図7に示したデータを取得するのに利用した実験装置80の構成及び全検出電流の測定手順について、図8を用いて説明する。

[0034] 実験装置80は、粒子発生装置81（PALAS製、DNP digital 3000）と、希釈装置82（TESTO製、MD19-3E）と、コンプレッサ83と、マスフローコントローラ84と、粒子カウンタ86（TSI製3776）と、微粒子数検出器10とを備えたものとした。具体的には、粒子発生装置81の出口を希釈装置82の入口に接続し、コンプレッサ83の出口をマスフローコントローラ84を介して希釈装置82の入口に接続した。希釈装置82の出口を、バルブ85を介して粒子カウンタ86と微粒子数検出器10とに接続した。微粒子数検出器10の出口には、マスフローコントローラ87と真空ポンプ88をこの順に接続した。粒子カウンタ86は、マスフローコントローラと真空ポンプとを内蔵しているものを用いた。

[0035] 全検出電流の測定手順は以下のとおりである。まず、希釈装置82の出口と粒子カウンタ86とが連通し希釈装置82の出口と微粒子数検出器10とが遮断するようにバルブ85を設定した。そして、粒子発生装置81に窒素ガスを供給し、粒子発生装置81内に組み込まれている一対のカーボン電極に所定の高電圧パルス波を印加した。これにより、放電により電荷が発生し、その電荷がカーボン電極をスパッタリングすることで単位時間当たり一定量のカーボン粒子を発生させた。粒子発生装置81内で発生したカーボン粒

子を希釈装置 8 2 に流入させ、コンプレッサ 8 3 からマスフローコントローラ 8 4 を介して希釈装置 8 2 に供給されたエアとカーボン粒子とを混合し、カーボン粒子を含んだガスを生成した。こうしたガスを希釈装置 8 2 から粒子カウンタ 8 6 に流入させ、粒子カウンタ 8 6 で粒子数を計測しながら、所望の粒子数濃度になるように希釈装置 8 2 に内蔵されている回転ディスクの回転数でエアの流量を調整した。ガスの粒子数濃度が所望の濃度になった後、希釈装置 8 2 の出口と微粒子数検出器 1 0 とが連通し希釈装置 8 2 の出口と粒子カウンタ 8 6 とが遮断するようにバルブ 8 5 を設定し、微粒子数検出器 1 0 の電流計 6 2 で電流を測定した。粒子カウンタ 8 6 及び微粒子数検出器 1 0 をそれぞれ通過するガスの流量は、測定中、一定の流量になるように調整した。この調整は、粒子カウンタ 8 6 に内蔵されたマスフローコントローラ及び真空ポンプ、微粒子数検出器 1 0 に接続されたマスフローコントローラ 8 7 及び真空ポンプ 8 8 により行った。

[0036] 図 7 に示したグラフは、粒子数濃度 x (個/cc) が既知のガスを通気路 2 4 に流したときに捕集電極 5 4 に流れる全検出電流 y (pA) を測定し、それらの測定データをプロットしたものである。図 7 に示した回帰直線の式 $y = ax + b$ (a , b は定数、 $a > 0$, $b > 0$) は、それらの測定データを用いて最小 2 乗法により求めた。 a , b は定数であるが、これらの数値は測定条件 (例えばガスの流量など) によって変わる。記憶部 6 4 は、この式を対応関係として記憶している。なお、式の代わりにマップやテーブルを記憶していてもよい。捕集電極 5 4 は帯電微粒子 P だけでなく余剰電荷 Q も捕集するが、その捕集電極 5 4 を流れる電流 y と粒子数濃度 x との間には良好な相関関係があることが本発明者らの実験により初めて明らかになった。捕集電極 5 4 が帯電微粒子 P だけでなく余剰電荷 Q も捕集しているにもかかわらず、なぜ電流 y と粒子数濃度 x との間に良好な相関関係が得られるかは定かではないが、何らかの理由でガス中の余剰電荷 Q の濃度が帯電微粒子 P の濃度によらず一定になっているためと推測される。

[0037] 次に、微粒子数検出器 1 0 の製造例について説明する。微粒子検出素子 2

0は、複数枚のセラミックグリーンシートを用いて作製することができる。具体的には、複数枚のセラミックグリーンシートの各々について、必要に応じて切欠や貫通孔や溝を設けたり電極や配線パターンをスクリーン印刷したりした後、それらを積層して焼成する。なお、切欠や貫通孔や溝については、焼成時に焼失するような材料（例えば有機材料）で充填しておいてもよい。こうして、微粒子検出素子20を得る。続いて、微粒子検出素子20の放電電極端子33及び電界発生電極端子53をそれぞれ付属ユニット70の放電用電源36及び捕集用電源56に接続する。また、微粒子検出素子20の誘導電極端子35をグラウンドに接続し、捕集電極端子55を電流計62を介して個数検出部60に接続する。更に、ヒータ電極端子75, 75を図示しない給電装置に接続する。こうすることにより、微粒子数検出器10を製造することができる。

[0038] 次に、微粒子数検出器10の使用例について説明する。自動車の排ガスに含まれる微粒子26を計測する場合、上述したようにエンジンの排気管12に微粒子検出素子20を取り付ける（図1参照）。図4に示すように、ガス導入口24aから筐体22内に導入された排ガスに含まれる微粒子26は、電荷発生部30の放電によって発生した電荷28（ここでは正電荷）を帯びて帯電微粒子Pになる。帯電微粒子Pは、ガスの流れに沿って移動して捕集部50に至る。一方、微粒子26に付加されなかった余剰電荷Qも、ガスの流れに沿って移動して捕集部50に至る。捕集部50に到達した帯電微粒子P及び余剰電荷Qは、電界発生電極52によって発生した捕集用電界によって捕集電極54に捕集される。そして、捕集電極54に捕集された帯電微粒子Pの電荷28及び余剰電荷Qに基づく電流が電流計62で測定され、その電流に基づいて演算部66が微粒子26の個数を演算する。演算部66は、記憶部64に記憶された対応関係と実際に電流計62で測定された電流とに基づいて、その電流に対応する粒子数濃度を求める。

[0039] 微粒子検出素子20の使用に伴い、帯電微粒子Pが捕集電極54に数多く堆積すると、新たに帯電微粒子Pが捕集電極54に捕集されないことがある

。そのため、定期的にあるいは堆積量が所定量に達したタイミングで、捕集電極 5 4 をヒータ電極 7 2 によって加熱することにより、捕集電極 5 4 上の堆積物を加熱して焼却し捕集電極 5 4 の電極面をリフレッシュする。また、ヒータ電極 7 2 により、筐体 2 2 の内周面に付着した微粒子 2 6 を焼却することもできる。

[0040] 以上説明した微粒子数検出器 1 0 では、帯電微粒子 P と余剰電荷 Q とを捕集電極 5 4 で捕集し、予め求めたガス中の微粒子数濃度と捕集電極 5 4 を流れる電流との対応関係と実際に捕集電極 5 4 を流れる電流とに基づいてガスに含まれる微粒子の数（粒子数濃度）を求める。捕集電極 5 4 は、帯電微粒子 P のみを捕集する必要はなく、帯電微粒子 P と余剰電荷 Q の両方を捕集する。したがって、従来に比べて容易にガス中の微粒子数を測定することができる。

[0041] また、捕集電極 5 4 は、電界によって帯電微粒子 P と余剰電荷 Q とを捕集するため、これらを効率よく捕集することができる。

[0042] 更に、電荷発生部 3 0 として、放電電極 3 2 と、誘導電極 3 4, 3 4 と、放電電極 3 2 と誘導電極 3 4, 3 4 とによって挟まれた誘電体層（筐体 2 2 の一部）とを備えたものを採用したため、ガス中の微粒子数濃度と捕集電極 5 4 を流れる電流との間に良好な対応関係が生じやすい。また、放電電極 3 2 には、放電電圧として正弦波電圧を印加するようにしたため、パルス電圧に比べて高周波成分を含まず、ノイズが発生しにくい。

[0043] なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。

[0044] 例えば、上述した実施形態では、捕集部 5 0 として電界発生電極 5 2 と捕集電極 5 4 とを備えたものを用いたが、電界発生電極 5 2 を省略し、ブラウン運動している帯電微粒子 P や余剰電荷 Q を捕集電極 5 4 で捕集するようにしてもよい。この場合、筐体 2 2 の壁 2 2 c, 2 2 d を接近させるのが好ましい。あるいは、電界発生電極 5 2 を省略し、捕集電極 5 4 としてガスの通過を許容するが帯電微粒子 P や余剰電荷 Q を捕集するフィルタを採用し、そ

のフィルタを通気路 24 の軸方向すなわちガスの流れる方向と交差するように（例えば直交するように）を設けてもよい。この場合、捕集電極 54 をメッシュ状にしてもよいしハニカム状にしてもよい。あるいは、電界発生電極 52 を省略し、通気路 24 を L 字形状、すなわち排ガスの流れに沿った第 1 部分とその第 1 部分から約 90° 折れ曲がって向きが変わった第 2 部分とを有する形状とし、通気路 24 のうち折れ曲がった部分（排ガスが衝突する部分）に捕集電極 54 を設けてもよい。こうすれば、排ガス中の帯電微粒子 P や余剰電荷 Q はガスの流れの慣性力によって捕集電極 54 に衝突して捕集される。

[0045] 上述した実施形態では、通気路 24 の断面形状を四角形としたが、四角形以外の多角形にしてもよいし、円形や楕円形にしてもよい。

[0046] 上述した実施形態では、筐体 22 をセラミック製としたが、筐体 22 のうち電荷発生部 30 が設けられた部分をセラミック製、捕集部 50 が設けられた部分を金属製とし、金属製の部分の全体が捕集電極 54 を兼ねるようにしてもよい。この場合、捕集部 50 の電界発生電極 52 は省略する。

[0047] 上述した実施形態では、電荷発生部 30 として、通気路 24 の内面に沿って設けられた放電電極 32 と筐体 22 に埋設された 2 つの誘導電極 34, 34 とにより構成したが、気中放電により電荷を発生するものであれば特になどのような構成でも構わない。例えば、特許文献 1 に記載されているように、電荷発生部を針状電極と対向電極とで構成してもよい。

[0048] 上述した実施形態では、電界発生電極 52 は通気路 24 に露出していたが、これに限らず筐体 22 に埋設されていてもよい。また、電界発生電極 52 に代えて、捕集電極 54 を上下から挟むように配設された一对の電界発生電極を筐体 22 に設け、この一对の電界発生電極間に印加した電圧により生じる電界で、帯電微粒子 P 及び余剰電荷 Q を捕集電極 54 に向けて移動させてもよい。

[0049] 上述した実施形態では、捕集部 50 として、電界発生電極 52 と捕集電極 54 を備えたものを例示したが、捕集電極 54 を複数の小捕集電極に分割し

てもよい。その場合、演算部 66 は、各小捕集電極を流れる電流を合算した総電流に基づいて、記憶部 64 に記憶された対応関係から微粒子数を演算すればよい。

[0050] 上述した実施形態では、捕集部 50 として、一对の電極（電界発生電極 52 と捕集電極 54）を 1 組備えたものを例示したが、捕集部 50 は、このような一对の電極を複数組備え、電荷発生部 30 の下流側領域において各組を上流側から下流側に順に並べたものとしてもよい。その場合、演算部 66 は、各組の捕集電極を流れる電流を合算した総電流に基づいて、記憶部 64 に記憶された対応関係から微粒子数を演算すればよい。

[0051] 上述した実施形態では、電荷発生部 30 に正弦波電圧を印加したが、正弦波電圧の代わりにパルス電圧を用いてもよい。パルス電圧の波形としては、矩形を用いてもよいが、台形、三角形、のこぎり歯などの各種形状を採用することができる。

[0052] 上述した実施形態では、微粒子数検出器 10 をエンジンの排気管 12 に取り付けの場合を例示したが、特にエンジンの排気管 12 に限定されるものではなく、微粒子を含むガスが流通する管であればどのような管であってもよい。

[0053] 上述した実施形態では、ガス中の微粒子数濃度 x （個/cc）と捕集電極 54 を流れる電流 y （pA）との対応関係として、 $y = ax + b$ （ a 、 b は定数、 $a > 0$ 、 $b > 0$ ）を例示したが、特にこの式に限定されるものではなく、例えば測定条件等によっては対応関係を表す式として二次曲線がふさわしいことがある。

産業上の利用可能性

[0054] 本発明は、例えば自動車などの動力機械の排ガス中の微粒子の数を検出する微粒子数検出器に利用可能である。

符号の説明

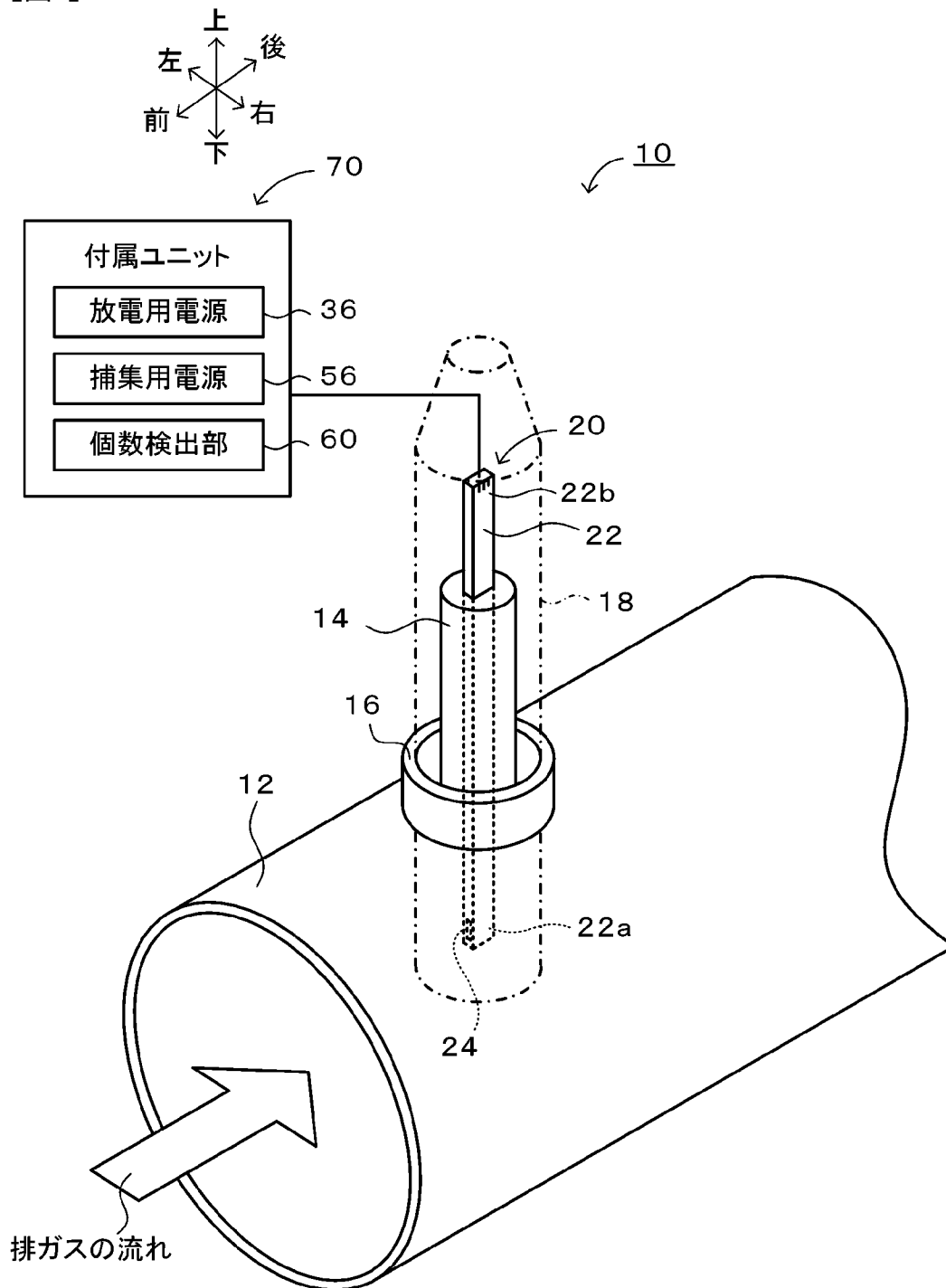
[0055] 10 微粒子数検出器、12 排気管、14 支持体、16 台座、18 保護カバー、20 微粒子検出素子、22 筐体、22a 下端、22b

上端、22c, 22d 壁、24 通気路、24a ガス導入口、24b
ガス排出口、26 微粒子、28 電荷、30 電荷発生部、32 放電電
極、32a 配線、33 放電電極端子、34 誘導電極、34a 配線、
35 誘導電極端子、36 放電用電源、50 捕集部、52 電界発生電
極、52a 配線、53 電界発生電極端子、54 捕集電極、54a 配
線、55 捕集電極端子、56 捕集用電源、60 個数検出部、62 電
流計、64 記憶部、66 演算部、70 付属ユニット、72 ヒータ電
極、75 ヒータ電極端子、80 実験装置、81 粒子発生装置、82
希釈装置、83 コンプレッサ、84 マスフローコントローラ、85 バ
ルブ、86 粒子カウンタ、87 マスフローコントローラ、88 真空ポ
ンプ。

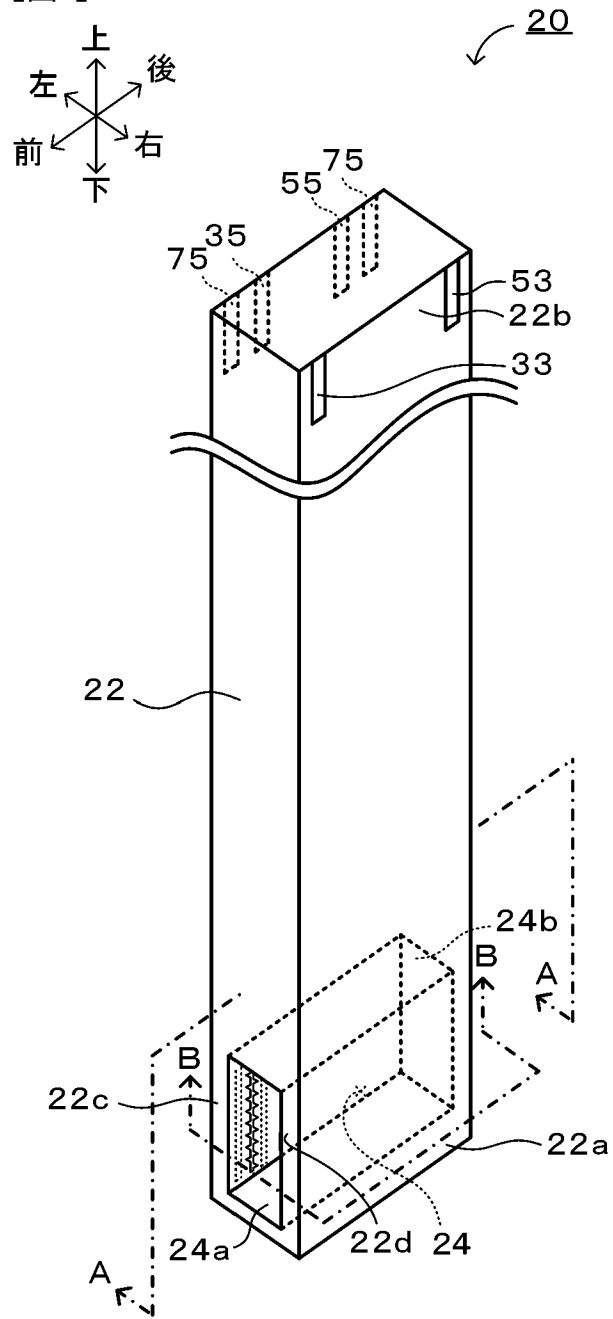
請求の範囲

- [請求項1] 通気路を有する筐体と、
前記通気路に導入されたガス中の微粒子に放電によって発生させた電荷を付加して帯電微粒子にする電荷発生部と、
前記電荷発生部よりも前記ガスの流れの下流側に設けられ、前記帯電微粒子と前記微粒子に付加しなかった余剰電荷とを捕集する捕集電極と、
予め求めた前記ガス中の微粒子数濃度と前記捕集電極を流れる電流との対応関係を記憶する記憶部と、
前記対応関係と実際に前記捕集電極を流れる電流とに基づいて前記ガスに含まれる微粒子の数を求める個数検出部と、
を備えた微粒子数検出器。
- [請求項2] 前記対応関係は、前記ガスの微粒子数濃度を x (個/cc)、前記捕集電極を流れる電流を y (pA) としたときに $y = ax + b$ (a , b は定数、 $a > 0$, $b > 0$) で表される、
請求項 1 に記載の微粒子数検出器。
- [請求項3] 前記捕集電極は、電界によって前記帯電微粒子と前記余剰電荷とを捕集する、
請求項 1 又は 2 に記載の微粒子数検出器。
- [請求項4] 前記電荷発生部は、放電電極と、誘導電極と、前記放電電極と前記誘導電極とによって挟まれた誘電体層とを備える、
請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の微粒子数検出器。
- [請求項5] 前記放電電極には、放電電圧として正弦波電圧が印加される、
請求項 4 に記載の微粒子数検出器。

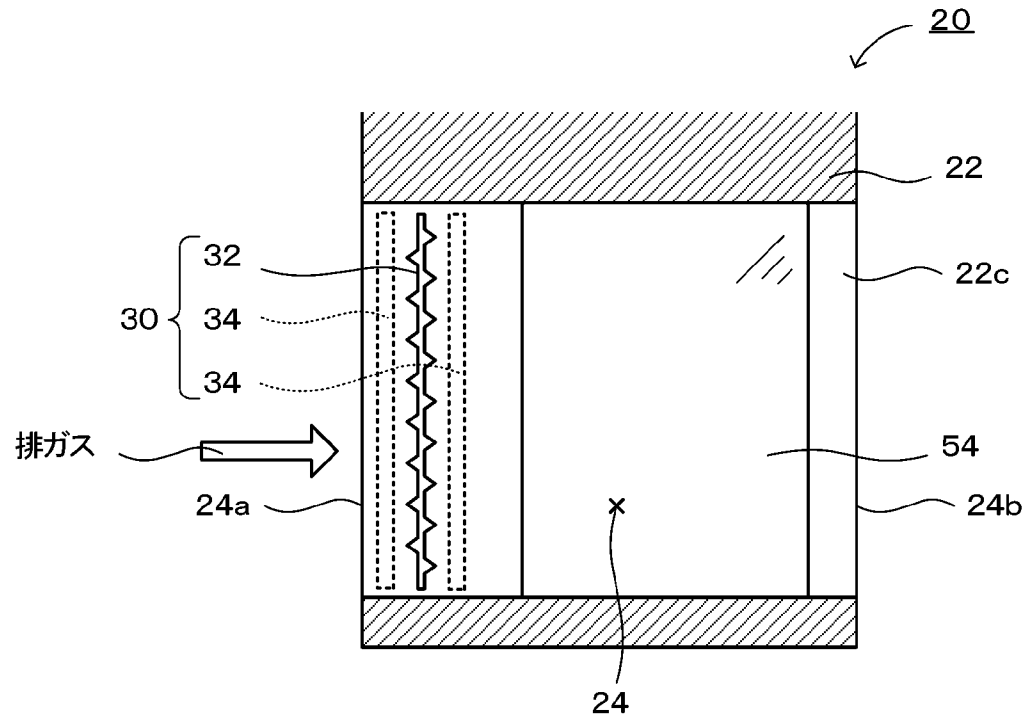
[図1]



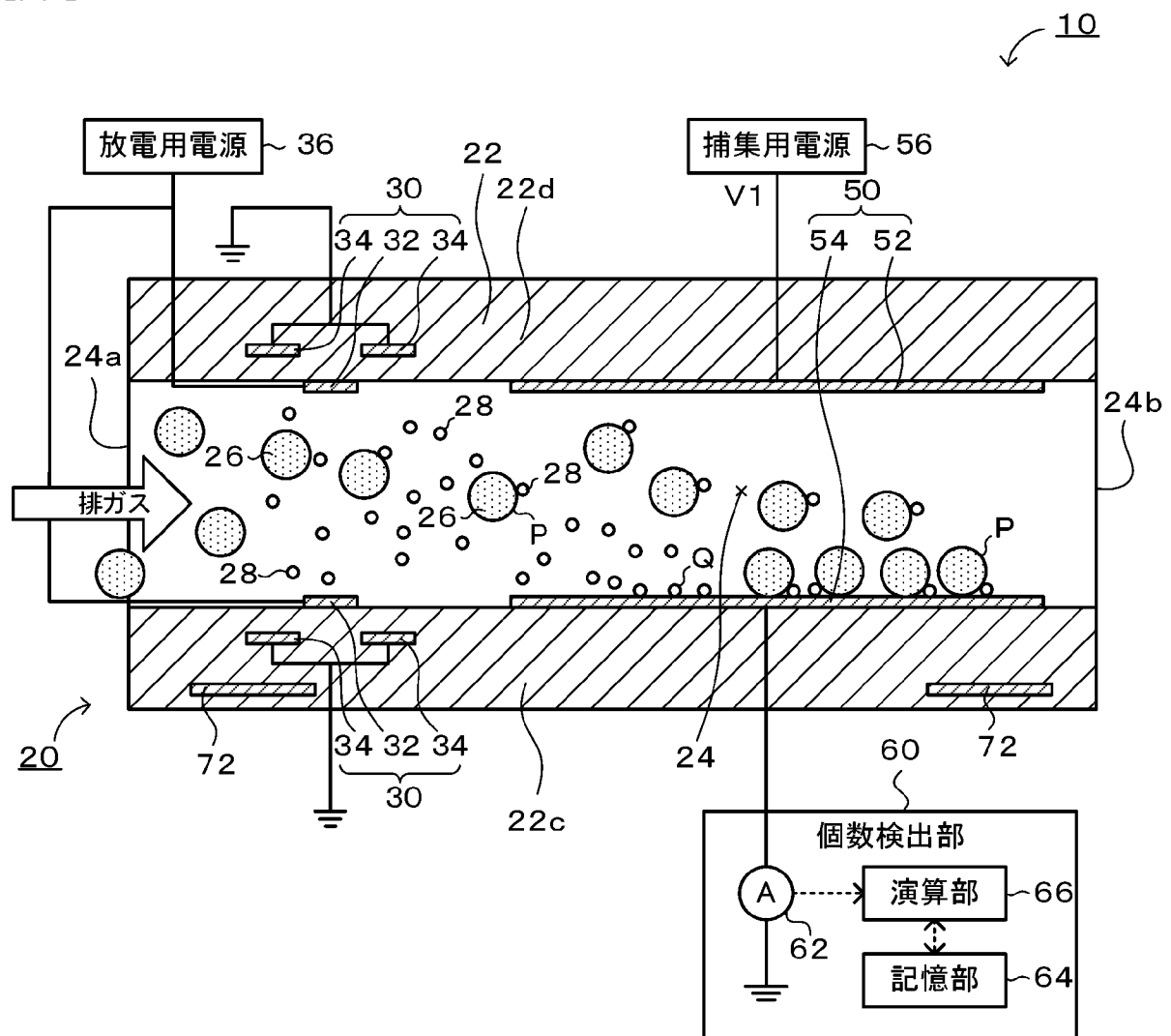
[図2]



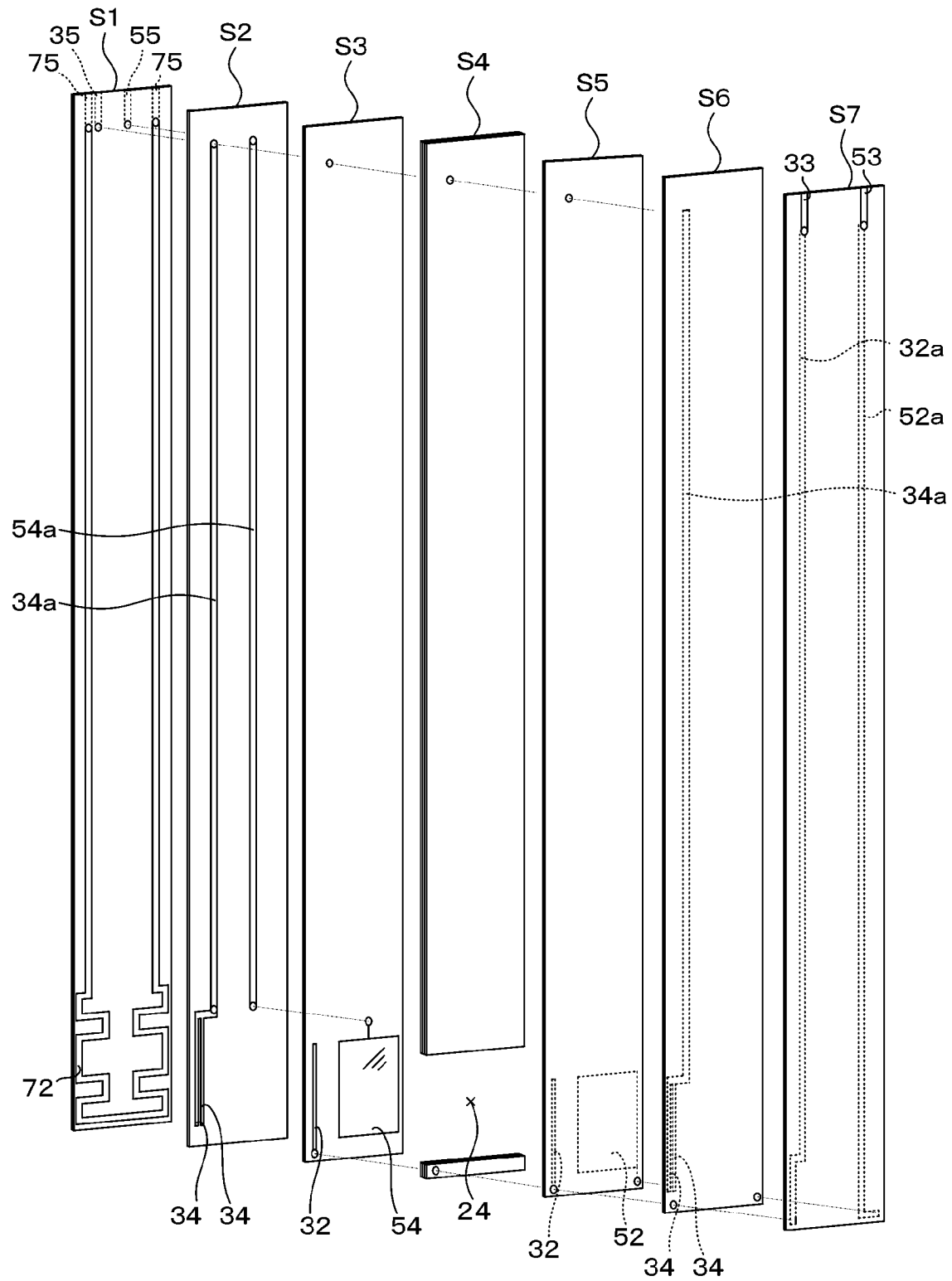
[図3]



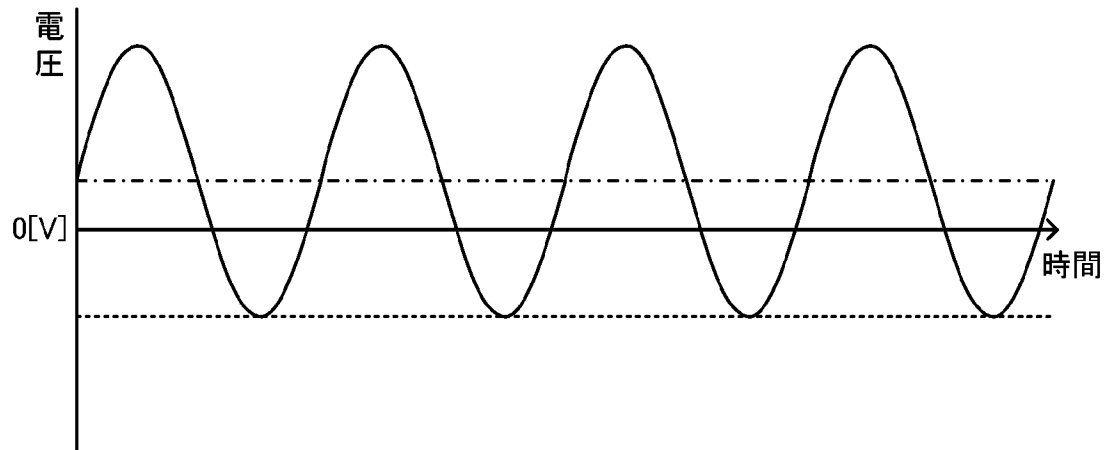
[図4]



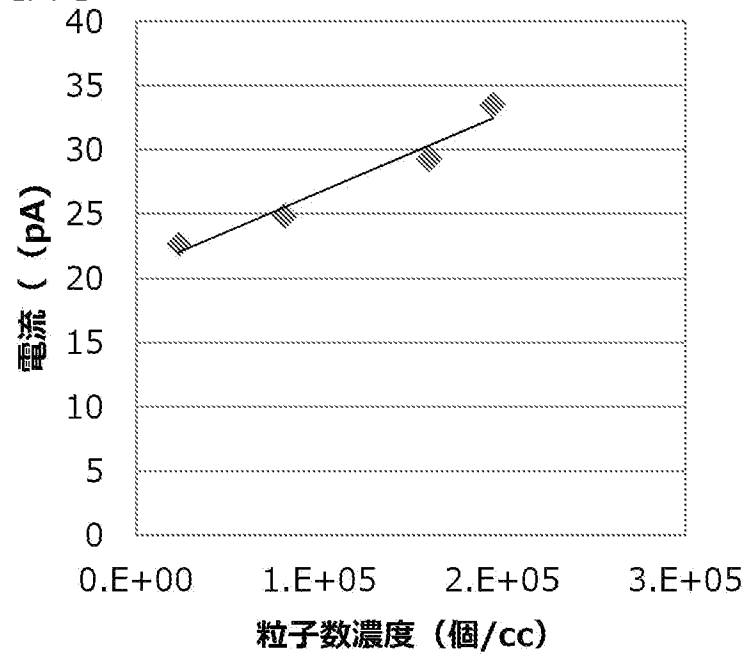
[図5]



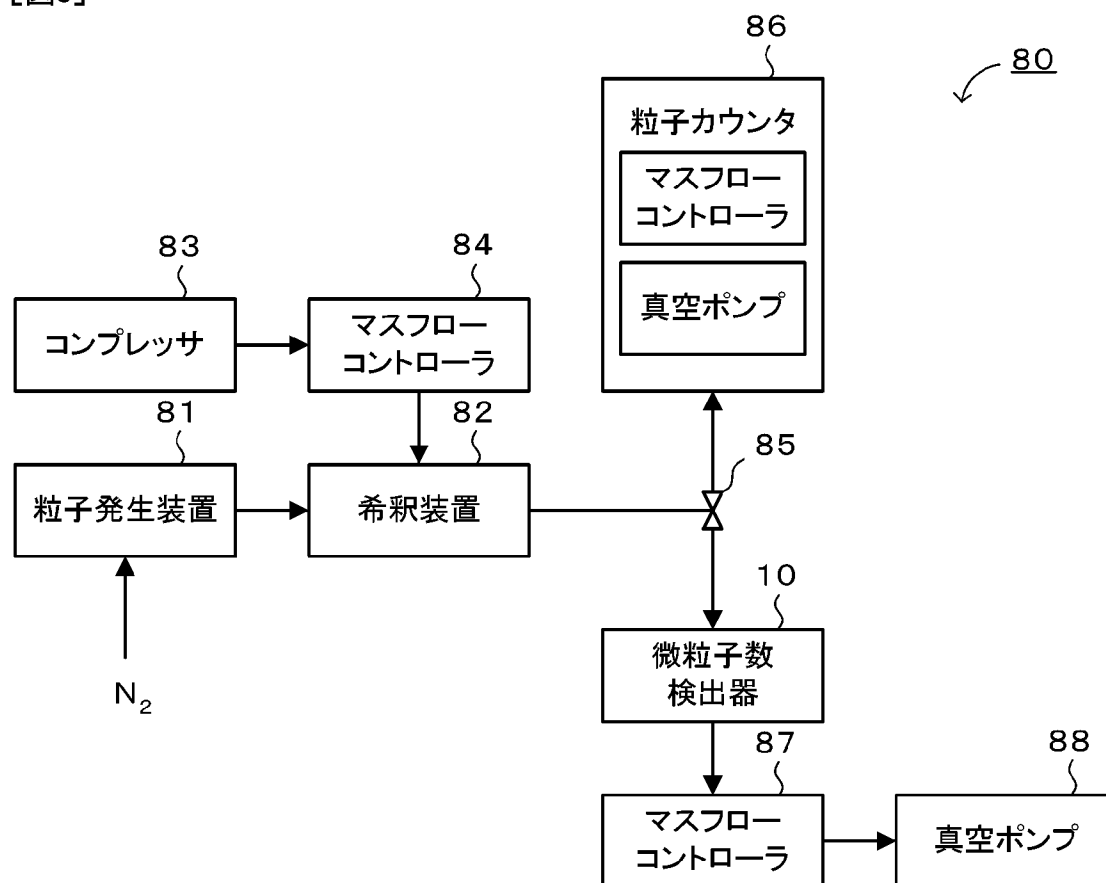
[図6]



[図7]



[図8]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/022967

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. G01N15/06 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. G01N15/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2018

Registered utility model specifications of Japan 1996-2018

Published registered utility model applications of Japan 1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2016-114367 A (HINO MOTORS, LTD.) 23 June 2016, paragraphs [0022]-[0034], fig. 1, 2 (Family: none)	1-5
Y	WO 2015/146456 A1 (NGK INSULATORS, LTD.) 01 October 2015, paragraph [0029], fig. 1 & US 2017/0010202 A1, paragraph [0015], fig. 1 & EP 3124951 A1 & CN 106133501 A	1-5
Y	JP 52-115261 A (HITACHI, LTD.) 27 September 1977, page 1, lower right column, line 7 to page 2, upper right column, line 18, fig. 2 (Family: none)	2

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17.08.2018

Date of mailing of the international search report
28.08.2018

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. G01N15/06 (2006.01) i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. G01N15/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2016-114367 A (日野自動車株式会社) 2016.06.23, [0022]-[0034], [図1], [図2] (ファミリーなし)	1-5
Y	WO 2015/146456 A1 (日本碍子株式会社) 2015.10.01, [0029], [図 1] & US 2017/0010202 A1 [0015], FIG.1 & EP 3124951 A1 & CN 106133501 A	1-5
Y	JP 52-115261 A (株式会社日立製作所) 1977.09.27, 1頁右下欄7 行一第2頁右上欄18行、第2図 (ファミリーなし)	2

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17.08.2018

国際調査報告の発送日

28.08.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

西岡 貴央

2 J

4407

電話番号 03-3581-1101 内線 3252